

# ◇ 出願特許一覧 ◇

<平成 18 年度>

No.	発明の名称	出願番号
1	土壌の浄化方法及び装置	特願 2007-65667 号

<平成 19 年度>

No.	発明の名称	出願番号
2	揮発性有機物吸収材及びその製造方法	特願 2007-211689 号
3	揮発性有機物除去装置及び揮発性有機物検出方法	特願 2007-211714 号
4	吸着槽の交換時期監視システム及びこれを具備する揮発性有機物処理装置	特願 2007-303522 号
5	バイオセンサシステム	特願 2008-8191 号
6	揮発性有機物処理回収ユニット及びこれを有する処理回収システム	特願 2007-320334 号
7	揮発性有機物分解菌用担持体及び汚染土壌の浄化方法	特願 2008-81958 号
8	揮発性有機化合物吸着材とその製造方法、並びに樹皮又はその成型体の利用方法	特願 2008-48769 号

<平成 20 年度>

No.	発明の名称	出願番号
9	編針及びその製造方法	特願 2008-145511 号
10	トルエン検出センサシステム及びトルエンの検出方法	特願 2008-127030 号
11	編成体及びその製造方法	特願 2008-174673 号
12	揮発性有機化合物ガス含有空気の吸脱着装置及び吸脱着方法	特願 2008-332608 号
13	触媒と分解方法*	特願 2008-243159 号
14	吸収材及びその製造方法*	特願 2008-207817 号
15	アバタイトおよびその製造方法*	特願 2008-263686 号
16	アバタイトの製造方法*	特願 2008-263687 号
17	VOC センサ*	特願 2009-53490 号
18	回収システム及び回収方法*	特願 2009-73154 号
19	揮発性有機化合物吸着材とその製造方法、並びに樹皮又はその成型体の利用方法*	特願 2009-046676 号
20	吸着材とその製造方法*	特願 2009-055710 号
21	吸収材とこの製造方法*	特願 2009-075049 号

<平成 21 年度>

No.	発明の名称	出願番号
22	VOC センサ*	特願 2009-105359 号
23	浄化装置及び浄化方法*	特願 2009-134259 号
24	吸着体と処理装置*	特願 2009-106510 号

25	VOCセンサ*	特願 2009-106520 号
26	ガス浄化装置*	特願 2009-204833 号
27	トルエン検出センサシステム及びトルエンの検出方法	PCT/JP2009/058891
28	編針及びその製造方法	特願 2009-134114 号
29	残渣処理方法*	特願 2009-266467 号
30	触媒と分解方法*	特願 2009-218022 号

\*印の特許出願は、未公開であり、名称を簡略化しています。